РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2581342

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО И МИКРОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Патентообладатель(ли): ***Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) (RU)***

Автор(ы): ***см. на обороте***

Заявка № **2014123346**

Приоритет изобретения **06 июня 2014 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации ***23 марта 2016 г.***

Срок действия патента истекает **06 июня 2034 г.**

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев